2010年1月～6月　トレーニング/認定プログラム開催日程表

日程は予告無く変更されますので予めご了承下さい。最新日程はトレーニング担当までお問合せ下さい。Tel：0120-527196 Fax：03-5472-2977 E-mail：trainingjapan@ni.com

開催時間：午前の部 9:30-13:00 午後の部 14:00-17:00 ランチ 13:00-14:00
オンラインコース開催時間： 13:00-17:30
CLAD/CLAD-R/CLD-R: 13:30-14:30（CLAD-R/CLD-R はCLADと同日に開催しています）CLD: 13:00-17:00

1DAY　1日LabVIEWコースI　CC　準開発者認定資格（CLAD）試験対策コース

コース名称変更：初級I→実践集中コース1　初級II→実践集中コース2

2010年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1月	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
東京								CLAD					LabVIEW 初級I					LabVIEW 初級I			LabVIEW 初級II		1DAY		LabVIEW 初級I			LabVIEW 初級II		CC	
東京								CLD					データ集録/プログラミング					Real-Time			マシンビジョン				Compact RIO			計測器制御			
名古屋														CLAD	CLD										LabVIEW 初級I			LabVIEW 初級II			
大阪																		LabVIEW 初級I			LabVIEW 初級II										
大阪														CLAD	CLD																

2010年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2月	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
オンライン															LabVIEW 実践集中1								LabVIEW 実践集中2					
東京	LabVIEW 初級I			LabVIEW 初級II				LabVIEW 初級I			CC	CLAD			LV実践集中1			LV実践集中2		1DAY		LV実践集中1			LV実践集中2		1DAY	
東京	LabVIEW 中級I	LabVIEW 中級II						データ集録/プログラミング				CLD			Real-Time			マシンビジョン				Compact RIO			計測器制御			
名古屋	マシンビジョン							Real-Time				CLD			CLAD							LabVIEW 中級I		LabVIEW 中級II				
大阪	LabVIEW 中級I							Compact RIO				CLAD			LabVIEW 中級II							LabVIEW 初級I		LabVIEW 初級II				
大阪												CLD																

2010年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3月	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
オンライン								LabVIEW 実践集中1															LabVIEW 実践集中2								
東京	LV実践集中1			LV実践集中2				LV実践集中1			LV実践集中2		1DAY		LV実践集中1			LV実践集中2		CC			LV実践集中1			CLAD	1DAY		LV実践集中1		
東京	データ集録/プログラミング			マシンビジョン				Real-Time			計測器制御				LabVIEW 中級I		LabVIEW 中級II						Compact RIO			CLD			LabVIEW 上級		
名古屋								LV実践集中1			LV実践集中2								CLD				データ集録/プログラミング			CLAD					
大阪	LV実践集中1			LV実践集中2				Real-Time							データ集録/プログラミング											CLAD			TestStand		
大阪																CLAD	CLD														

2010年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4月	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
オンライン					LabVIEW 実践集中1														LabVIEW 実践集中2											
東京	LV実践集中2	1DAY			LV実践集中1		LV実践集中2					LV実践集中1			LV実践集中2		1DAY		LV実践集中1			LV実践集中2		1DAY		LV実践集中1			CC	CLAD
東京	マシンビジョン				Compact RIO		計測器制御					LabVIEW 中級I		LabVIEW 中級II					Real-Time			マシンビジョン				データ集録/プログラミング				CLD
名古屋					Real-Time											CLD			LV実践集中1			LV実践集中2								CLAD
大阪	マシンビジョン											LV実践集中1			LV実践集中2				計測器制御							Compact RIO				
大阪															CLAD	CLD														

2010年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
5月	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
オンライン										LabVIEW 実践集中1														LabVIEW 実践集中2							
東京										LV実践集中1			LV実践集中2		1DAY		LV実践集中1			LV実践集中2		CC			LV実践集中1		LV実践集中2	1DAY			
東京										LabVIEW 中級I		LabVIEW 中級II					Compact RIO			計測器制御				データ集録/プログラミング			マシンビジョン			
東京													CLAD	CLD																	
名古屋										Compact RIO			計測器制御				CLAD	CLD						LabVIEW 中級I		LabVIEW 中級II				
大阪													LabVIEW 中級I				LV実践集中1			LV実践集中2						LabVIEW 中級II				
大阪																								CLAD	CLD						

2010年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
オンライン							LabVIEW 実践集中1																LabVIEW 実践集中2							
東京	LV実践集中1	LV実践集中2		CC			LV実践集中1			LV実践集中2		1DAY		LV実践集中1			LV実践集中2				LV実践集中1			LV実践集中2		1DAY		LV実践集中1		
東京	Real-Time	計測器制御					LabVIEW 中級I		LabVIEW 中級II					データ集録/プログラミング			マシンビジョン				Compact RIO			計測器制御				TestStand		
東京										CLAD	CLD																				
名古屋							LV実践集中1			LV実践集中2							CLAD	CLD			データ集録/プログラミング										
大阪	LV実践集中1	LV実践集中2							データ集録/プログラミング												マシンビジョン							LV実践集中1		